

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04119647 A

(43) Date of publication of application: 21.04.92

(51) Int. CI

H01L 21/66 G01R 1/073 G01R 31/28

(21) Application number: 02239750

(22) Date of filing: 10.09.90

(71) Applicant:

TOKYO ELECTRON LTD

(72) Inventor:

ABE YUICHI

(54) INSPECTING DEVICE

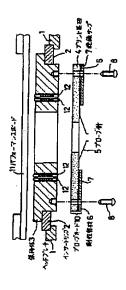
(57) Abstract:

PURPOSE: To make accurately the contact of a plurality of probes to electrode pads on a material to be inspected and to make possible an accurate measurement by a method wherein a printed board is provided with a bending preventive material at the time of probing.

CONSTITUTION: A probe card 10 is fixed to a retention material 3 by screws 8 from the side of the lower part of a rigid member 6 holding a tapelike insulating member 7 consisting of a polyimide or the like between the member 6 consisting of stainless steel or the like and a printed board 4 avoiding mounting parts for probes 5 on the side of the lower part of the board 4 of the card 10. The board 4 can be reinforced to a pressure from over. There is a performance board 11 connected electrically with a tester over the retention material 3 and this board 11 and electrode pads on the board 4 are connected to each other through probing pins 12. The board 4 is subjected to pressing force due to a multitude of the pins 12, but it is not made to bend by the member 6 for reinforcement use. As a result, the probes come into contact evenly to the electrode pads

and an accurate measurement can be taken.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-119647

®Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)4月21日

H 01 L 21/66 G 01 R 1/073 B 7013-4M E 9016-2G

69]2-2G G 01 R 31/28

K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称 検査装置

②特 顧 平2-239750

②出 願 平2(1990)9月10日

@発明者 阿部

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株

式会社内

勿出 顋 人 東京エレクトロン株式

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

四代 理 人 弁理士 佐藤 正美

明知言

1. 発明の名称

検查装置

2. 特許請求の範囲

ブリント基板に被測定体の電極パッドに接触させるための複数本のプローブ針が設けられたプローブカードの、前記プローブ針と試験装置との電気的接続を行なう検査装置において、

前記プリント基板にプロービング時の携み防止 体を設けたことを特徴とする検査装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、検査装置に関する。

【従来の技術】

半導体製造工程の最終側には、半導体ウェーハ に形成された多数個の半導体素子(半導体チップ) の各々の良、不良をウェーハの状態で試験するウェーハテスト工程がある。このウェーハテスト工程では、試験装置としてのテスタのプローブ端子 を各チップの電極端子に接触させて試験するウェ ーハブローバが用いられる。

すなわち、このウェーハブローバは、半導体ウェーハ上の各半導体チャブ表面の多数個の電極バッド(ポンディングパッド)に、プローブカードに取り付けられた多数本の測定針(ブローブ針)をそれぞれ電気的に接触させ、このブローブ針を超して半導体チャブに対してテスト信号の人出力及半導体チャブを順次にテストするもので、これは周知である。

上記プローブカードは、ブリント基板と、このブリント基板の導電パターンに電気的に接続されたプローブ針とから構成されている。前記プリント基板には、テスタの入出力端子例えばパフォーマンスポードとの接続用の導電パターンが形成されている。

そして、上記プローブカードは、ウェーハブローバに取り付けるために、上記プリント基板の外線を固定具、例えばインサートリングに固定し、このインサートリングが回転方向に回転可能にウ

従来、一般に、プローブカードのブリント基板は、ポリミドやガラスエポキシ等の樹脂で作られており、上記多数のプローピングピンをこのブリント基板で受けることになる。

【発明が解決しようとする課題】

ところで、例えば半導体素子がメモリチャップの場合、測定の効率を上げるために、複数のチップを同時に測定検査するマルチ測定が行われる。この場合に、多数の不良利定が発生した。そこで、原因研究した結果、本発明者は次の要因により電気的特性が不良となるのではないかと思料している。測定時のプロービングビンとしての例えばポ

行なうことができるようにした検査装置を提供し ようとするものである。

【課題を解決するための手段】

この発明は、ブリント基板に被制定体の電極パッドに接触させるための複数本のブローブ針が設けられたプローブカードの、前記ブローブ針と試験装置との電気的接続を行なう検査装置において、

<u> 前記プリント基板にプロービング時の機み防止</u> 体を設けたことを特徴とする。

【作用】

この発明においては、剛性部材により補強されたプリント基板が複数本の電気的接続用ピンを受けれている。したがって、被測定体の測定に際し、プローブ針に接触動作によりプリント基板の鏡みを少なくすることができるので、複数のプローブ針と被検査体の電極バッドとの接触を正確に行うことが可能であり、正確な測定が行なえる。

【実施例】

以下、この発明による検査装置をウェーハブロ ーパに適用した一実施例を、図を参照しながら説 ゴピンは、 1 0 0 0 本程度使用される。プローブカード装置のプリント基板は、 被測定体に検査のためプローブ針を接触させた際、このポゴピンの圧力を受ける。 1 本当り例えば80 g の加重をブリント基板は受けることになる。すると、ブリント基板が鍛んでしまう。

ところで、プローブ針と被測定物のウェーハの I C チップの電極パッドとの接触高さ位置関係は、 両者間の接触抵抗をできるだけ小さくして正確な 測定ができるように、正確に調整される。

ところが、前述のようにブリント基板が鏡んでいると、ブリント基板におけるプローブ針の位置によってブローブ針とJCチップの電優パッドとほの間の接触抵抗が変り、あるいは電優パッドと接触しないプローブ針が生じる。このため、正確な別定ができず、欠陥のないICチップをも不良と判定してしまうと思われる。

この発明は、以上の点にかんがみ、プリント基 板の腕みをできるだけ小さくして、正確な翻定を

明する。

第1図に示すように、ウェーハブローバのヘッドブレート1の中心に開口された中空部にリング状に取付台例えばインサートリング2が着脱自在に装着されている。このインサートリング2に段部を設けた保持体3が嵌合されている。この保持体3は、例えばSUSヤアルミニウム等の金属で校正され、固定金具例えばねじ(図示せず)等でインサートリング2に同軸的に固定されている。

この保持体3の下側には、プローブカード10 が取り付けられる。

このプローブカード10は、例えばポリミドやガラスエポキン等からなり、直径が200mm、厚さが3.2~4.8mmのリング状のブリント級のプローブ針5が取り付けられて構成されている。そして、ブリント基板4には配線バターン(図示せず)が形成され、この配線がターンの一端は、プローブ針5に電気形成されるパッド(図示せず)にコンタクトホール(図示せず)を

介して接続されている。

そして、プローブカード10のブリント基板4
の下側には、プロービング時の組みを防止するための機み防止体、例えばプローブ針5の取付け部を避けたリング状の形状の例えばSUSからなる
剛性部材6が、例えばポリィミド等からなるテーブ状絶縁部材7をブリント基板4との間に挟んで設けられる。この例の場合、剛性部材6の厚さは、例えば1~2mとされている。剛性部材6は、所留する剛性を有するものであれば絶縁体でも半導体でも良い。

そして、第2図にも示すように、ねじ8によりこの剛性部材6の下側から、プローブカード10は保持体3に固定される。したがって、プリント基板4は、剛性部材6により上方からの圧力に対して補強されることになる。勿論、剛性部材6は、表裏面に設けてもよいし、プリント基板4の剛性強度を等強度構成してもよい。

一方、上紀保持体3の上方には、テスタ(図示

給が、パフォーマンスポード11-保持体3のブローピングピン12-ブローブカード10-半導体チップという経路を経て、行なわれ、各半導体チップのテストがなされる。

このとき、前述したように、ブリント基板4は多数のプロービングピン12による押圧力を受けるが、補強用の剛性部材6によりその押圧力により換まない。したがって、プローブ針が半導体チップの電極パッドに対してほぼ均一に接触し、正確な測定を行なうことができる。

なお、以上の例で、補強用の剛性部材としては 5 U S に限られるものではなく、その他種々の剛 性部材を使用できることはもちろんである。

また、以上の例は、ウェーハブローバに用いるプローブカードの場合であるが、デバイスプローバに用いるプローブカードにも適用できることはもちろんである。

【発明の効果】

以上説明したように、この発明によれば、プローブカードのブリント基板は剛性部材により補強

をして、上記テスタから、プロービングピン1. 2及びプリント基板4を介して、半導体チップを 測定する信号及び電源電圧がプローブ針5を介し、 で、半導体チップに与えられるようになっている。

以上のような構成において、制定時には、プロープカード10のプローブ針5かウェーハ(図示・せず)の半導体チップの電極パッドにコンタクトされるとともに、テスタ(図示せず)からの半 導体チップへのテスト信号の入出力及び電源の供

されているので、テスタとの電気的接続用プローブピンが多数になり、プリント基板だけでこれよりの押圧力を受けた場合には、プリント基板が嵌んでしまうのを防止することができる。

したがって、プリント基板の鏡みによりプローブ針が半導体チップの電極パッドに対して接触しなかったりすることを防止することができ、正確な測定を行なうことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明による検査装置を適用した ウェーハブローバの要部の一例を示す図、第2図 は、第1図のプローブカードを下から見た図である。

3 ; カード保持体

4;プリント芸板

5:プローブ針

6;附性部材

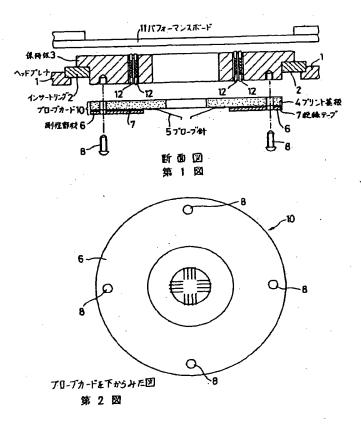
7: 絶録テープ

8 : a t

10:プローブカード

1 1 : パフォーマンスポード 1 2 : プロービングビン

化预人 弁理士 佐 縣 正 英



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第1区分 【発行日】平成9年(1997)6月20日

【公開番号】特開平4-119647

【公開日】平成4年(1992)4月21日

【年通号数】公開特許公報4-1197

【出願番号】特願平2-239750

【国際特許分類第6版】

G01R 1/073

H01L 21/66

(FI)

G01R 1/073

E 8908-2G

H01L 21/66

B 8406-4M

手 続 補 正 音

平成 8年 9月 3日

[]

特許庁長官 股

1. 事件の表示

平成2年特許國第289750号

2. 補正をする者

平件との関係 特許出版人 東京都新額区西新着1丁目26番2号 東京エレクトロン株式会社 代表者 井上 特

3. 代 度 人

〒160 東京都新宿区西新宿8丁目12番1号

御ピル8階

TEL 03-5386-1775



方式 (

- 4、 補正により増加する論求項の数
- 箱ごの対象
 明田香の特許環球の範囲の個及び発明の詳細な説明の個。
- 6. 胸正の内容
- (1) 男都」中、特許需求の範囲を別載の誰りに描正する。
- (2) 岡、第4頁5行、「8㎏」を、「80㎏」に訂正する。
- (8) 関、第6頁8行、『校正』を、「構成』に訂正する。



特許請求の範囲

(1) プリント番板に被刺走体の電極パッドに検触させるための複数本のプロー ブ針が設けられたプローブカードの、前配プローブ針と試験変優との電気的 接続を行う検査整度において、

取記プリント基板にプローピング時の譲る防止体を設けたことを特徴とする検査效底。

(2) 耐尼島の防止体は、耐配プリント語観に設けられたリング状のSUS観からなることも特徴とする雑求項(1)に記載の検査報復。